

# 真空技术的科学基础

作者：陈丕瑾编著

出版社：北京：国防工业出版社

出版日期：1987.03

总页数：701

介绍：本书着重阐明了在不同压强的气体分子的性能、输运规律和气体分子与物质在界面上的本

说明：登录教客网(<https://www.jiaokey.com/book/detail/10248686.html>)查找全本阅读方式

真空技术的科学基础评论地址<https://www.jiaokey.com/book/detail/10248686.html>

教客网提供千万本图书阅读地址。